

## Uebungen Mi, Do 12.30 – 14.00 (location tba)

---

- Jan Nowakowski (Koordinator)  
[jan.nowakowski@psi.ch](mailto:jan.nowakowski@psi.ch)
- Milos Baljozovic  
[milos.baljozovic@psi.ch](mailto:milos.baljozovic@psi.ch)
- Sylwia Nowakowska  
[sylwia.nowakowska@unibas.ch](mailto:sylwia.nowakowska@unibas.ch)
- Thomas Nijs  
[thomas.nijs@stud.unibas.ch](mailto:thomas.nijs@stud.unibas.ch)



## 24346-01+Vorlesung mit Übungen: Oberflächenphysik 4 KP Di, 10.00-12.00 wöchentlich verlegbar

---

- Di, 18.2. Fixing Dates, Intro to Vacuum Technology, Laboratory visit Basel (R. Steiner, T. Jung, Th. Nijs, A. Shchyrba)
- Di, 25.2. Introduction, Concepts Samples and Structure (T. Jung)
- Di, 4.3. Adsorption / Desorption (T. Jung)
- Di, 11.3. X-ray Absorption Spectroscopy (F. Nolting)
- Di, 18.3. Surface Magnetism XMCD / PEEM (A. Kleibert)
- Di, 25.3. Electronic Properties and Surface Electron Spectroscopies: XPS/UPS, Auger, ARPES (A. Romanyuk)
- Di, 1.4. Diffusion and Growth (T. Jung)
- Di, 8.4. Evaluating the skin of crystals using electron diffraction (LEED and RHEED) (B. Müller)
- Di, 15.4. Local Probes and Experiments I, STM, Inelastic tunneling and STS (T. Jung)
- Di, 22.4. Local Probes and Experiments II, AFM (T. Jung)
- Di, 29.4. AFM Surface Optics, Kelvin Probe (T. Glatzel)
- Di, 6.5. Applications of Surface Science in Industry (M. de Wild)
- Di, 13.5. Schlussprüfung (J. Nowakowski, S. Nowakowska, M. Baljozovic, T. Jung)
- Di, 20.5. Excursion (all)





## Oberflaechenphysik

---

- The surfaces of bodies are the field of very powerful forces of whose action we know but little. *Lord Rayleigh*
- The surface was invented by the devil. *Wolfgang Pauli*

Zitiert in: *A. Zangwill, Physics at Surfaces, pX: Preface*  
*Cambridge University Press, ISBN 0 521 34752 1*



### Literatur 'Surface and Interface Science'

Eine gute Uebersicht ueber die historische Literatur befindet sich im Vorwort von Physics at Surfaces von A. Zangwill

- *Ashcroft / Mermin* **Solid State Physics**
- *Henzler / Goepel* **Oberflaechenphysik** (in German) (Teubner, vergriffen)
- *John Venables* **Introduction to surface and thin film processes** (2000) Cambridge University Press
- *Jacob Israelachvili* **Intermolecular and Surface Forces** (Academic Press) (2nd or newer edition)
- *H. Lueth*, **Surfaces and Interfaces of Solids** (Springer Series in Surface Sciences -- Vol15.)
- *Stoehr J. and Siegmann H.C.* 2006 **Magnetism**, (Berlin: Springer)
- *S. Huefner*, Springer 1995, **Photoelectron Spectroscopy** (Springer Series in Solid State Sciences Vol. 82).
- *Gabor A. Somorjai*, **Surface Chemistry and Catalysis** by Wiley, New York, 1994. ISBN 0-471-03192-5
- *T. A. Delchar, and D. P. Woodruff* **Modern Techniques of Surface Science** (Cambridge Solid State Science Series)
- *Andrew Zangwill*, **Physics at Surfaces**, Cambridge University Press, Cambridge 1988. ISBN 0-521-34752-1
- *K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, and M. Katayama*, **Surface Science: An Introduction** (Springer, Berlin, 2003)



### Literatur 'Surface and Interface Science'

- *Wutz* **Handbuch Vakuumtechnik** Vieweg ISBN 3-528-64884-8
- Vacuum Handbuch / Pfeiffer  
[http://www.pfeiffer-vacuum.com/filepool/File/Literatur\\_Pdf/Vacuum\\_Technology\\_Book/PI0249PE\\_KnowHow.pdf?referer=1446](http://www.pfeiffer-vacuum.com/filepool/File/Literatur_Pdf/Vacuum_Technology_Book/PI0249PE_KnowHow.pdf?referer=1446)



## Links

---

- On line Lectures / Tutorials:  
<http://www.uksaf.org/tutorials.html>
  - List of Books useful to surface science users:  
[http://www.xpsdata.com/useful\\_books.htm](http://www.xpsdata.com/useful_books.htm)
  - Vorlesung im SS 2007  
<http://nanolino.unibas.ch/pages/teaching.htm>
  - Vorlesungskript im EVA der UniBS (Ernst Meyer public)  
<http://eva.unibas.ch/>  
<http://nanolino.unibas.ch/pages/teaching.htm>
- Lecture Notes by Ph. Hofmann Aarhus Universiteit (English)



## Repetition Vakuumtechnik

---

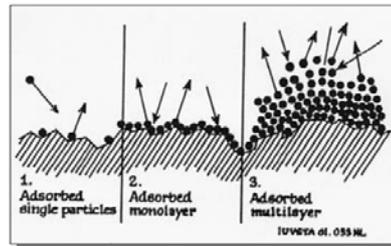
- Vakuum ermöglicht saubere Oberflächen
- Vakuum ermöglicht saubere Prozesse, Technologien
- Pumpen haben nicht alle einen Motor
- Pumpwiderstände / wie in Elektrizitätslehre
- Gas als Fluid wird zu Gas als 'gefangenem' Partikel
- 'Monozeit' oder 'Langmuir' / Haftkoeffizient



## Monomolekulare Schichten (1)

- Monomolekulare Schicht

- Teilchendichte  $n_{\text{mono}}$
- Monoatomare Schicht besitzt typisch etwa  $10^{19}$  Teilchen /  $\text{m}^2$  bzw.  $10^7$  Teilchen /  $\mu\text{m}^2$  (10 Millionen pro  $\mu\text{m}^2$ )
- bei geringerer Bedeckung spricht man von einem Bedeckungsgrad
- bei höherer Bedeckung (mehrere Schichten) von Kondensation



Mikrosystemtechnik: Technologien & Prozesse  
3. Reinraum & Vakuumtechnik

Prof. Dr. Roland Zengerle  
Folie 84



12

Roland Steiner  
Sept. 2009  
21:23

### Monozzeit

Physikalische Experimente zur Bestimmung der Eigenschaften der Oberfläche von Festkörpern benötigen besonders reinliche Bedingungen, bereits eine **Monolage** kann zu verfälschten Ergebnissen führen. In der Praxis hat sich verbunden damit der Begriff der **Monozzeit**  $t_{\text{mono}}$  verbreitet. Die Definition der Monozzeit geht davon aus, dass jedes auf die Oberfläche auftreffende Teilchen mit der Wahrscheinlichkeit 1 adsorbiert wird, also auf jeden Fall haften bleibt.

$$t_{\text{mono}} = \frac{n_{\text{mono}}}{p \cdot N_A} \sqrt{2\pi M_{\text{molar}} RT}$$

Wie deutlich die Druckabhängigkeit in Erscheinung tritt sieht man an folgendem Zahlenbeispiel typischer Monozzeiten: Bei einem Druck von  $10^{-6}$  mbar wird größenordnungsmäßig eine Monolage pro Sekunde abgeschieden, im Ultrahochvakuum bei  $10^{-11}$  mbar liegt die Monozzeit bereits im Bereich von 24 Stunden.

Häufig (veraltet) wird auch mit **Langmuir** operiert.

1 Langmuir = Dosis (Adsorbate/ $\text{cm}^2$ ) pro Sekunde bei einem Druck von  $10^{-6}$  Torr



13

Roland Steiner  
Sept. 2009  
21:23

## NANOSCALE PROCESSES ON INSULATING SURFACES

by Enrico Gnecco (University of Basel, Switzerland) &  
Marek Szymonski (Jagiellonian University, Poland)

.....

Ionic crystals are among the simplest structures in nature. They can be easily cleaved in air and in vacuum, and the resulting surfaces are atomically flat on areas hundreds of nanometers wide. With the development of scanning probe microscopy, these surfaces have become an ideal "playground" to investigate several phenomena occurring on the nanometer scale. This book focuses on the fundamental studies of atomically resolved imaging, nanopatterning, metal deposition, molecular self-assembling and nano-tribological processes occurring on ionic crystal surfaces. Here, a significant variety of structures are created by nanolithography, annealing and irradiation by electrons, ions or photons, and are used to confine metal particles and organic molecules or to improve our basic understanding of friction and wear on the atomic scale. Metal oxides with wide band gap are also discussed. Altogether, the results obtained so far will have an undoubted impact on the future development of nanoelectronics and nanomechanics.

World Scientific July 2009, ISBN: 978-981-283-762-2



## NANOSCALE PROCESSES ON INSULATING SURFACES

by Enrico Gnecco (University of Basel, Switzerland) &  
Marek Szymonski (Jagiellonian University, Poland)

### Contents:

- Crystal Structures of Insulating Surfaces
- Preparation Techniques of Insulating Surfaces
- Scanning Probe Microscopy in Ultra High Vacuum
- Scanning Probe Microscopy on Bulk Insulating Surfaces
- Scanning Probe Microscopy on thin Insulating Films
- Interaction of Ions, Electrons and Photons with Halide Surfaces
- Surface Patterning with Electrons and Photons
- Surface Patterning with Ions
- Metal Deposition on Insulating Surfaces
- Organic Molecules on Insulating Surfaces
- Scanning Probe Spectroscopy on Insulating Surfaces
- Nanotribology on Insulating Surfaces
- Nanomanipulation on Insulating Surfaces



## Wissen-schaft

- Kommt von 'Wissen schaffen', nicht von 'Wissen'
- Ist nicht das Lehrgebäude, sondern die Kunst mit Menschen, Papier, Bleistift, Rechenmaschinen, Messtechnik und dem gesamten z.Zt. verfügbaren Wissen zu arbeiten
- Lebt von der Diskussion, dem Diskurs der Kontroverse – es gibt Regeln
- Wird von Menschen ausgeführt mit allen vor und Nachteilen
- Urheberrechte sind –im Prinzip- geschützt, aber nicht notwendigerweise praktikabel einzufordern



## Oberflächenphysik: Das "weiss" Wikipedia

- Die **Oberflächenphysik** ist ein Teilgebiet der **Festkörperphysik** und beschäftigt sich mit der **Geometrie**, der elektronischen **Struktur** und der **Adsorption** von **Stoffen** an **Oberflächen** von **Festkörpern**.
- **Inhaltsverzeichnis**
  - [1 Geometrie und Oberfläche](#)
  - [2 Adsorption](#)
  - [3 Verfahren der Oberflächenphysik](#)
  - [4 Siehe auch](#)
  - [5 Literatur](#)
  - [6 Weblinks](#)
- **Geometrie und Oberfläche**
  - Unter der **Oberfläche** eines **kristallinen** Festkörpers versteht man den Bereich der **Grenzfläche**, in dem sich die geometrische und elektronische Struktur wesentlich von der des **Volume Festkörpers** unterscheidet, das sind im Wesentlichen einige wenige **Atomlagen** von der Oberfläche aus gezählt.
  - Die **Geometrie** der Oberfläche wird mit zweidimensionaler **Kristallographie** beschrieben. Statt der 14 **Bravais-Gitter** im Dreidimensionalen gibt es in zwei **Dimensionen** nur fünf Bravais-Gitter, das **Parallelogramm**-, **Quadrat**-, **Rechteck**-, **hexagonale** und das rechteckig-flächenzentrierte **Gitter**.
- **Adsorption**
  - **Adsorption** eines Stoffes an einer Oberfläche bedeutet, dass sich **Atome** oder **Moleküle** aus der **Gasphase** auf der Oberfläche anlagern und dort durch **Van-der-Waals-Kräfte** (**Physisorption**) oder **chemische Bindungen** (**Chemisorption**) gebunden werden. Daher sind alle Festkörper an Luft von mindestens einer ganzen Lage Moleküle oder Atome bedeckt. Um dies zu vermeiden, werden die meisten Experimente unter starkem **Vakuum**, meistens Ultrahochvakuum, durchgeführt.
  - **Physisorbate** sind meist sehr schwach gebunden, daher muss der Festkörper zur Untersuchung von Physisorbaten zumindest mit flüssigem **Stickstoff**, oft sogar mit flüssigem **Helium** gekühlt werden. Sie können durch Heizen auf relativ tiefe **Temperaturen desorbieren**, d. h., von der Oberfläche abgedampft, werden.
  - **Chemisorbate** sind meist stärker gebunden und manche können bei Raumtemperatur untersucht werden, für schwächer gebundene Chemisorbate ist eine Kühlung mit flüssigem **Stickstoff** ausreichend.



## Verfahren der Oberflächenphysik

[Auger-Elektronen-Spektroskopie \(AES\)](#)  
[Beugung niederenergetischer Elektronen \(LEED\)](#)  
[Beugung hochenergetischer Elektronen \(RHEED\)](#)  
[Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie \(EELS\)](#)  
[Elektronenstrahlmikroanalyse \(EPMA\)](#)  
[Feldelektronenmikroskop \(FEM\)](#)  
[Feldionenmikroskop \(FIM\)](#)  
[Heliumatomstreuung \(HAS\)](#)  
[Infrarot-Absorptionsspektroskopie \(IRAS\)](#)  
[Metastabilen-Einschlag-Elektronenspektroskopie \(MIES\)](#)  
[Niederenergetisches Elektronenmikroskop \(LEEM\)](#)  
[Optische Rasternahfeldmikroskopie \(SNOM\)](#)  
[Photoakustische Spektroskopie \(PAS\)](#)  
[Photoelektronenbeugung \(PED\)](#)  
[Photoelektronenemissionsmikroskop \(PEEM\)](#)  
[Photoelektronenspektroskopie \(PES\)](#)  
[Photoemission von adsorbiertem Xenon \(PAX\)](#)  
[Rasterelektronenmikroskop \(REM\)](#)  
[Raster-Transmissionselektronenmikroskopie \(STEM\)](#)  
[Rastertunnelmikroskopie \(STM\)](#)  
[Rasterkraftmikroskopie \(AFM\)](#)  
[Röntgen-Photoelektronenspektroskopie \(XPS\)](#)  
[Röntgenabsorptionsspektroskopie: Röntgen-Nahkanten-Absorptions-Spektroskopie \(NEXAFS\) und SEXAFS](#)  
[Sekundärionen-Massenspektrometrie \(SIMS\)](#)  
[Sekundär-Neutraleilchen-Massenspektrometrie \(SNMS\)](#)  
[Streuung niederenergetischer Ionen \(LEIS\)](#)  
[Temperatur-programmierte Desorption \(TPD\), auch Thermische Desorptionsspektroskopie \(TDS\) genannt](#)  
[Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie \(UPS\)](#)  
[Oberflächensensitive Röntgenbeugung \(SXRD\)](#)



Das weiss Wikipedia "so schnell" nicht

## Oberflächenwissenschaften

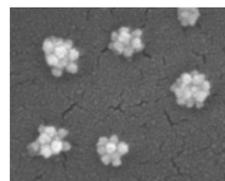
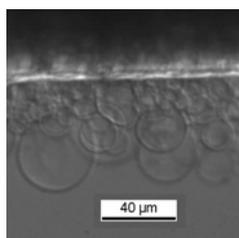
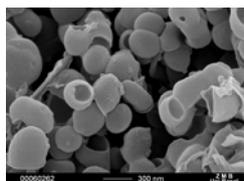
- Oberflächenchemie (Katalyse, Korrosion, Brennstoffzellen)
- Oberflächenphysik (Diffusion, viele Experimentelle und Theoretische Methoden)
- Nanowissenschaften (Nanostrukturen)
- Grenzflächenwissenschaften (Kolloide, Membranen, ...)
- Elektrochemie (Batterien, Korrosion,
- Oberflächentechnik (Biokompatible Materialien, Klebetechnik, Lithographie, Sensoren, Haftung, Reibung, ...)
- Halbleiterschaltungstechnik, 'Mikro'-- Technik
- ...

N.B. Oberflächenwissenschaften → kein Wikipedia Eintrag (!)  
 Surface Science → ein Umfangreicher Wikipedia Eintrag; Suchen Sie selbst  
 Noch besser: **'Surface and Interface Science'**

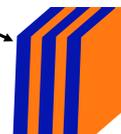
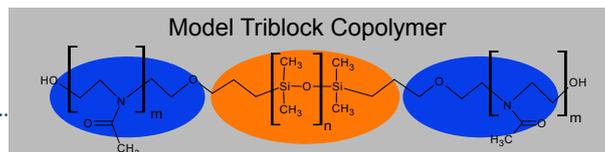


# Polymer Vesicles and Membranes with Highly Selective Permeability

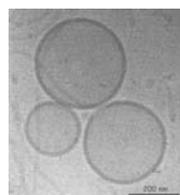
Wolfgang Meier  
Department of Chemistry  
University of Basel



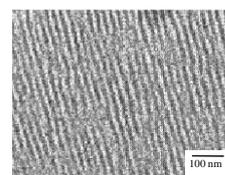
Autonomous Swiss Federal Institute of Technology Research



Nanotubes



Vesicles  
Containers



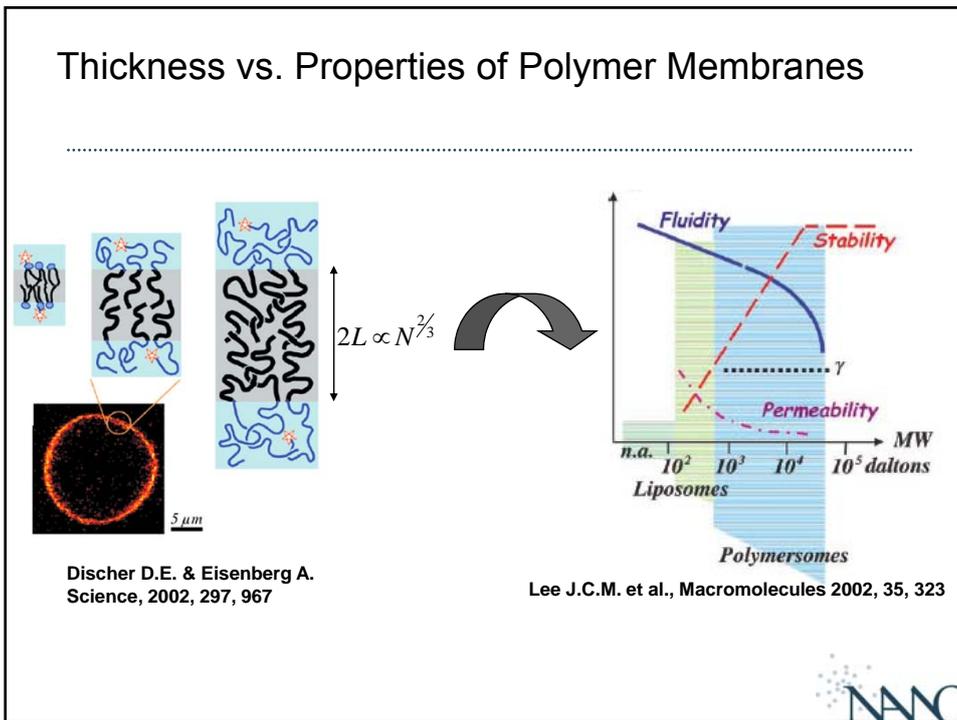
Lamellar Gels

Grumelard et al.,  
*Chem. Commun.* **2004**, 1462

Kita-Tokarczyk et al.,  
*Polymer* **2005**, *46*, 3540

Nardin et al.,  
*Angew. Chem.* **2000**, *112*, 4247

## Thickness vs. Properties of Polymer Membranes

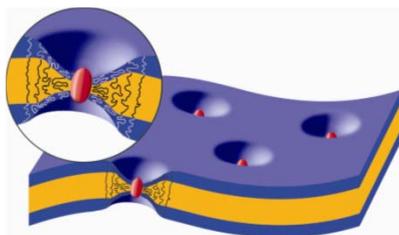


## Block Copolymer Membranes as Mimics of Biological Membranes

### Block Copolymer Membranes with Inserted Membrane Proteins



Nardin et al. *Angew. Chem.*, 2000, 117, 4247



- Polymer chains can be compressed (increase in the local surface energy but decrease in the stretching energy!)
- Polydispersity allows small chains to segregate around a membrane protein

Pata et al. *Biophysical Journal*, 2003, 85 (3), 2111

## The Nanoreactor

- full activity of encapsulated enzyme
- protection against hostile outside environment
- activation / deactivation on demand

Nardin et al, *Chem. Commun* **2000**, 1433;  
*Eur. Phys. J. E* **2001**, 4, 403; ...

Cell-specific integration of artificial organelles  
 N. Ben-Haim et al, *Nano Lett.* **2008**, 8, 1368

Biological recognition!  
 A. Graff, et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **2002**, 99, 5064

NANO

## Polymer Membranes with Controlled Water Permeability

M. Kumar et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **2007**, 104, 20723,

➡ Insertion of Aquaporins

- Regulation of cell volume / internal osmotic pressure
- Reabsorption of water from the primary urine
- Water absorption in the root of plants etc.

10 nm

high water permeation rate;  
 ~ 10<sup>9</sup> H<sub>2</sub>O / channel sec

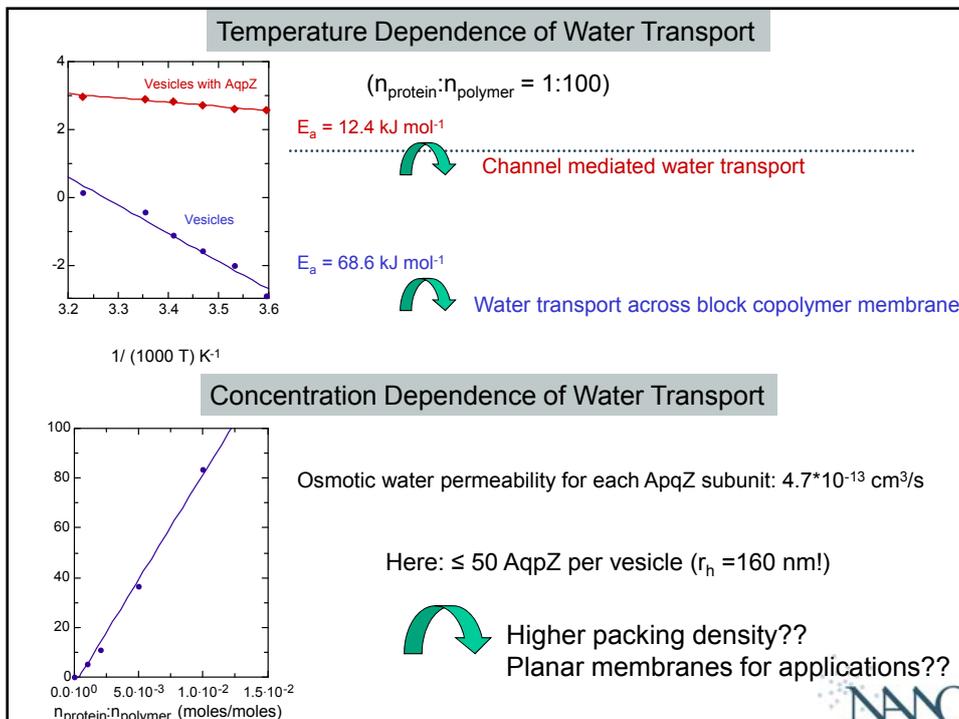
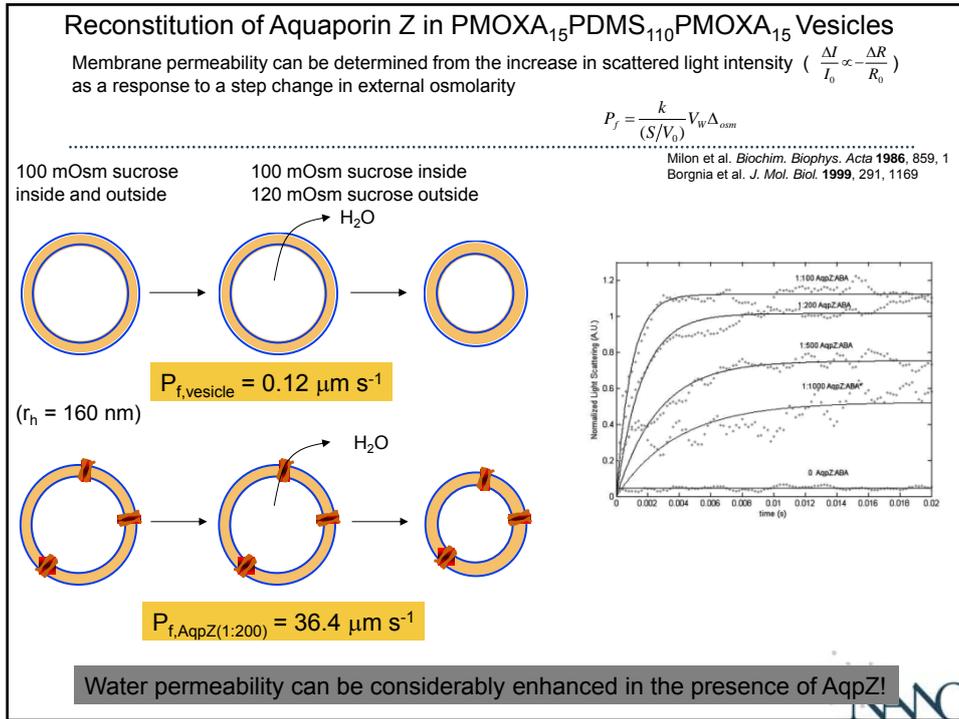
high selectivity  
 narrow pore inhibits transport for  
 molecules, ions (salts), H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> and OH<sup>-</sup>

B.L. de Groot, H. Grubmüller:  
*Science* **2001**, 294, 2353

Tajkhorshid, E., Nollert, P., Jensen, M.O., Miercke, L.J., O'Connell, J., Stroud, R.M., and Schulten, K.,  
*Science* **296**, 525-530 (2002)

Model System: Aquaporin Z from *E. Coli* 10 additional His residues at the N terminus

NANO



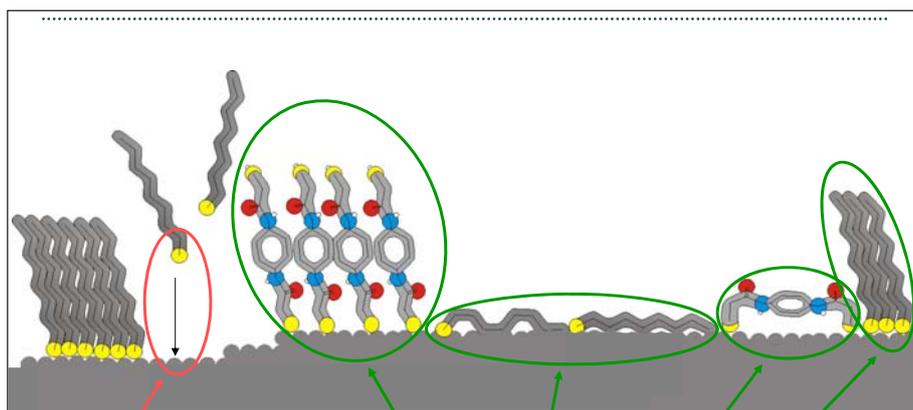
### Oberflächenphysik: Historische Aspekte I

Quelle: A. Zangwill 'Historical Sketch'

- Katalyse  $H_2@Pt$ , Faraday 1833 & Berzelius 1836
- Cu/FeS (Metall-Halbleiter) Interface Gleichrichter K.F. Braun 1874
- 3D und Oberflächenphasen J.W. Gibbs 1877
- Austrittsarbeit, Adsorption, Thermo-ionische Desorption, mono-molekulare (LB !) Filme I. Langmuir NP 1932



### Bonding, Orientation and Mixing on the Surface



Chemical Reaction

Different Phases of different Compounds



### Oberflächenphysik: Historische Aspekte II

---

- Photoelektrischer Effekt A. Einstein NP 1921
- Elektronenstreuung C. Davisson L. Germer NP 1937 (Routineanwendungen erst nach 30! Jahren)
- Oberflächentheorie: Elektronenzustände an Oberflächen  
Tamm (1932), Maue (1935), Goodwin (1939), ... Shockley (1939).
- Physisorption Lennard-Jones (1932)



### Oberflächenphysik: Historische Aspekte III

---

- Resonanzmodell der Elektronenzustände eines Adsorbates Gurney (1935)
- Theorie der Metalloberfläche Bardeen (1935)
- Diodenverhalten von Halbleiterschichten, Mott (1938), Schottky (1939), Davydov (1939)
- Pause bis nach dem 'Manhattan Project'



### Oberflächenphysik: Historische Aspekte IV

---

- Theorie des Kristallwachstums Burton&Cabrera (1949), Metalloberflächen Smith (1948)
- 'A device called a transistor which has several applications in radio where a vacuum tube ordinarily is employed' New York Times 1949  
Punkt-kontakt-transistor ( $\sim 1\text{cm}^3$ ) Bardeen & Brattain (1949)



### Oberflächenphysik: Historische Aspekte V

---

- Monograph 'Semiconductor Surfaces' Unterscheidung 'realer' und 'sauberer' Oberflächen Many, Goldstein, Grover (1965)  
N.B. noch keine Oberflächen-analytik, noch keine atomar sauberen Oberflächen.

GLEICHZEITIG ~1975

- Elektronenspektroskopie, und Auger Spektroskopie: Anwendungen zur Oberflächenanalytik
- Vakuumtechnik → kontrollierte Experimente
- Computertechnik → Oberflächentheorie
- Und dann ging's richtig los
- 1981-1982: Scanning Tunneling Microscopy/  
Atomic (Scanning) Force Microscopy

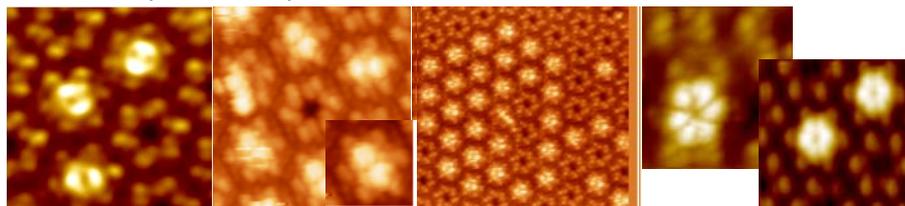


## Molecular Rotors

N. Wintjes et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* 46 (2007) 4089

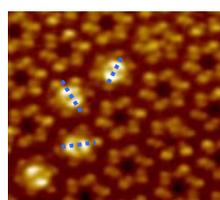
### Temperature dependence

- Porous porphyrin networks built on Cu(111)
- Trapped porphyrins nested on pores
  - Stable up to ~110 K
  - Thermally activated rotary motion above 112 K

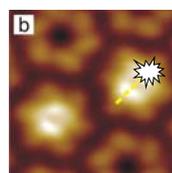
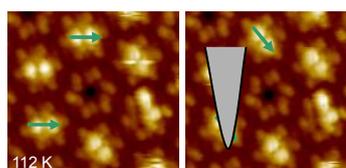
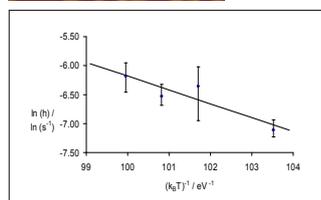


NANO

## Supramolecular Multi-Position Device



- Nanoporous Porphyrin Network, P3 symmetry
- Two homochiral phases
- Three distinguishable positions of guest molecule



before after

- Switching either by thermal energy
- Or by interactions with the tip of an STM
- Energy needed for switching is 0.24 eV

N. Wintjes et al., "A Supramolecular Multiposition Rotary Device", *Angew. Chem. Int. Ed.* 46 (2007) 4089

NANO

## Praeparation von 'atomar sauberen' Oberflaechen 'A'

---

- 'saubere' Chemie: 99.999 % und was dann?
- Wenige  $^{0}/_{00}$  im Volumen belegen die Oberflaechen 'im Nu'
- Kontinuierliche Diffusionsverluste von Fremdatomen an die Oberflaechen (evtl. Desorption)
- Rasche Belegung der Oberflaechen mit 'intrinsischem' Dreck
- Loschmidt' und Avogadro lassen gruessen



## Praeparation von 'atomar sauberen' Oberflaechen 'B'

---

- Oberflaechenbelegungsichte nach Exposition eines Gases:  
 1 Langmuir  $\sim 10^{-6}$  mbar sec
- Fuer Experimentierdauern von einem Tag (typisch!) braucht es  $< \sim 10^{-10}$  mbar
- UHV !

N.B. nur wenige Oberflaechen, HOPG, Glimmer, ITO sind so inert, dass sie nach Luftexposition ohne Praeparation im Vakuum verwendet werden koennen.



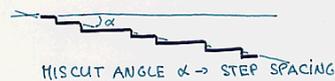
## Praeparation von 'atomar sauberen' Oberflaechen 'C'

- **Spaltung:** Alkalihalogenide (NaCl, KBr,...)  
Erdalkalihalogenide (CaF<sub>2</sub>,...)  
Oxide (MgO)  
Perovskite (YBCO etc) (O<sub>2</sub>!)  
Halbleiter (Si, GaAs,...)
- **kaum zu spalten:** Ag-Halogenide,  
viele Metalle  
→ duktile Verformung,  
gezielte Spaltung / gezielter (Fehl)schliff  
→ 'vicinale Oberflaechen'  
Kontrolle des Stufenabstandes



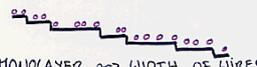
"NANOWIRES" assly in pavallel by  
Step Decoraton & Controlling Growth.

Sample  
preparation.



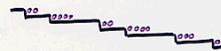
Adsorbate

deposition  $1/n^{\text{th}}$  MONOLAYER  $\rightsquigarrow$  WIDTH OF WIRES



Annealing  $T < T_s$

DIFFUSION  $\leftrightarrow$



Annealing  $T > T_s$

DIFFUSION  $\leftrightarrow \uparrow$



CONTROLLING GROWTH KINETICS:

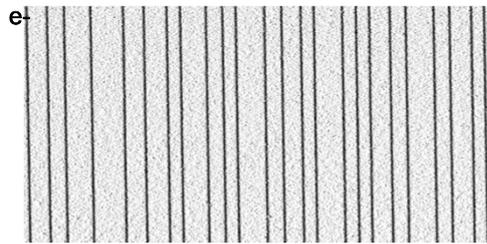
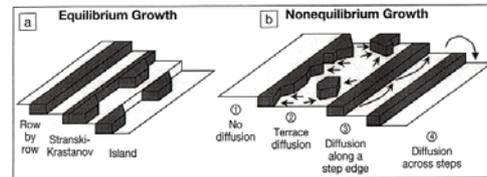
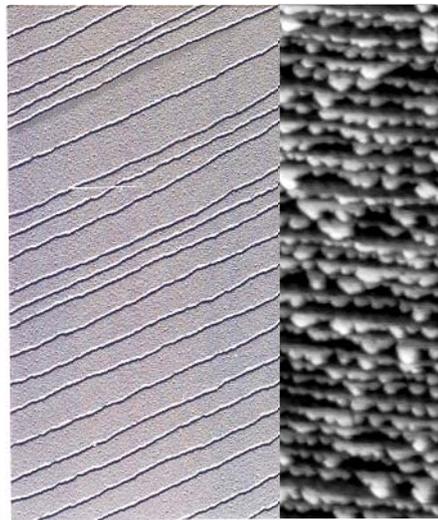
Diffusion Anisotropy

$\rightsquigarrow$  Preferential Growth in certain Direction

$\rightsquigarrow$  Special Shapes of Grown Islands



## 'Physical' Self Assembly of e.g. Nanowires



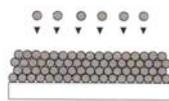
F. Himpsel, Th. Jung et al.  
MRS Bulletin **24**, 20-24 (1999).



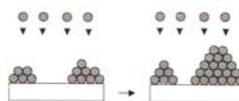
## 'Physical' Self Assembly of e.g. Nanowires jumping from 3D to 2D

Basic Growth Modes of Epitaxial Thin Films

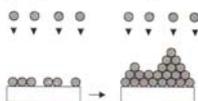
a) layer-by-layer growth



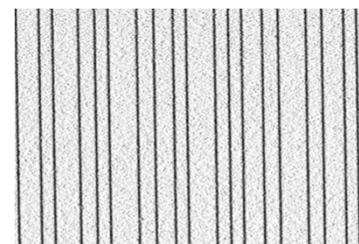
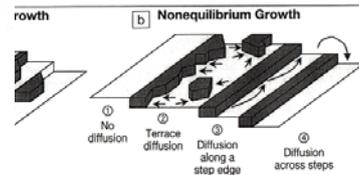
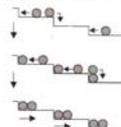
b) island growth



c) layer plus island growth



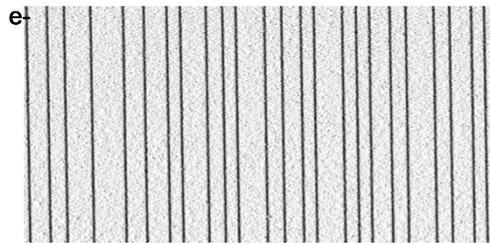
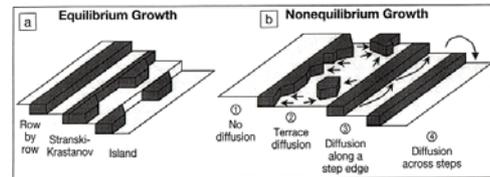
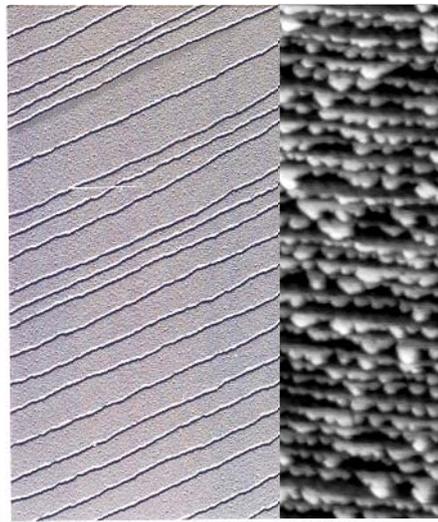
d) step flow growth ( $1_T \ll 1_D$ )



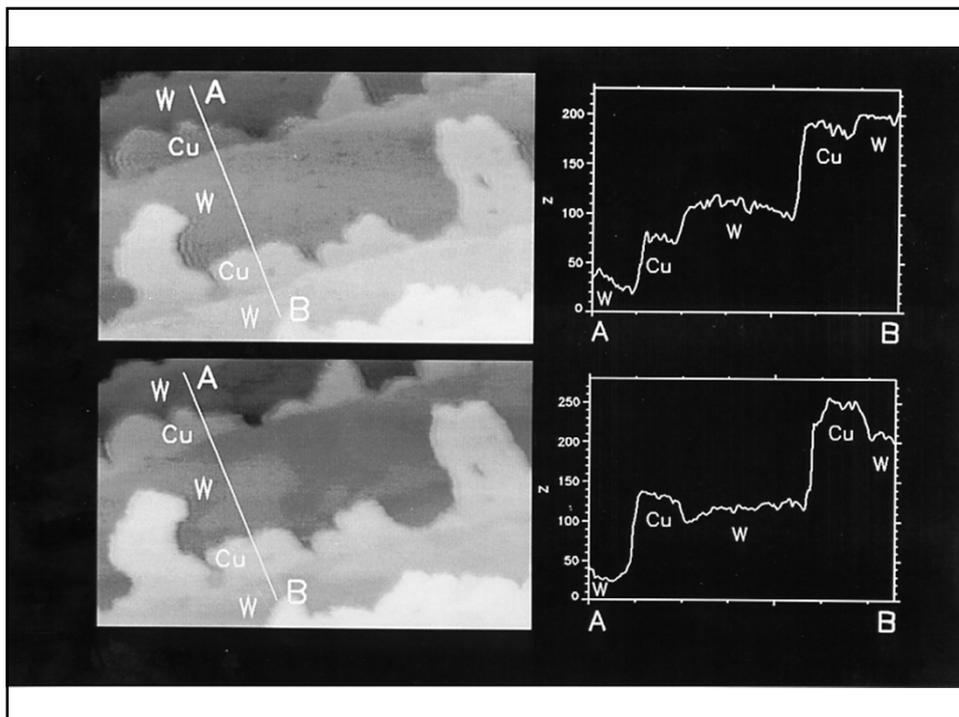
Th. Jung et al.  
MRS Bulletin **24**, 20-24 (1999).



## 'Physical' Self Assembly of e.g. Nanowires



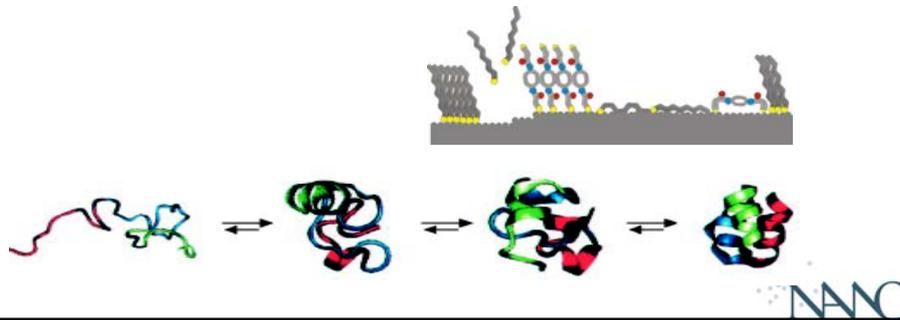
F. Himpsel, Th. Jung et al.  
MRS Bulletin **24**, 20-24 (1999).



## Molecular Self-Assembly

“Molecular self-assembly is the spontaneous association of molecules under equilibrium conditions into stable, structurally well-defined aggregates joined by non-covalent bonds. Molecular self-assembly is ubiquitous in biological systems and underlies the formation of a wide variety of complex biological structures.”

G.M. Whitesides, J.P. Mathias and C.T. Seto, *Science* **254**, 1312 (1991)



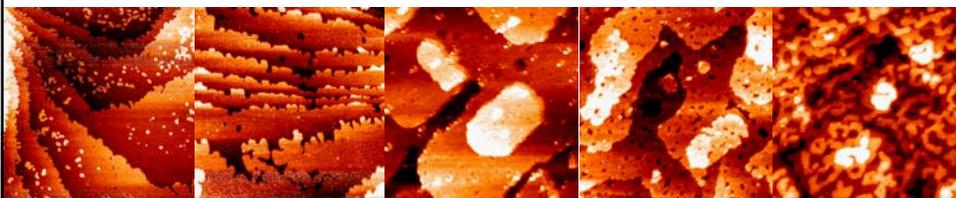
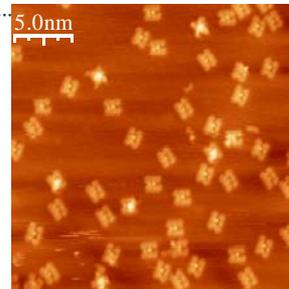
## Praeparation von 'atomar sauberen' Oberflaechen 'C'

- Heizen (Si-1200, Pt-1200, W-2400, Mo-2400, Cu-500, ...) bei kontaminationen auch mit reaktiven Gasen
- Zyklisches 'annealing' (dt. Ausheilen) und 'sputtern' (dt. Ionenbeschuss).  
→ Reinigen einer Oberflaechennahen Schicht
- Aufdampfen im Vakuum

### Results: STM

Sample Characterization  
with RT STM

MnTPPCI on Co(0001)



Co/Cu(100)

NANO

### Praeparation von 'atomar sauberen' Oberflaechen 'C'

- Heizen (Si-1200, Pt-1200, W-2400, Mo-2400, Cu-500, ...) bei kontaminationen auch mit reaktiven Gasen
- Zyklisches 'annealing' (dt. Ausheilen) und 'sputtern' (dt. Ionenbeschuss).  
→ Reinigen einer oberflaechennahen Schicht
- **Aufdampfen im Vakuum**

NANO

